Docket No. 215815US2

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Hiroki OBI

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

**EXAMINER:** 

FILED:

**HEREWITH** 

FOR:

METHOD FOR ALIGNING TWO OBJECTS, METHOD FOR DETECTING SUPERIMPOSING STATE OF

TWO OBJECTS, AND APPARATUS FOR ALIGNING TWO OBJECTS

# REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

#### SIR:

- □ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- □ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

**COUNTRY** 

#### APPLICATION NUMBER

MONTH/DAY/YEAR

**JAPAN** 

2000-341265

November 09, 2000

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- are submitted herewith
- will be submitted prior to payment of the Final Fee
- were filed in prior application Serial No. filed
- were submitted to the International Bureau in PCT Application Number.

  Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
  - (B) Application Serial No.(s)
    - are submitted herewith
    - will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland

Registration Number 21,124

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/98)

# 日 **PATENT OFFICE**



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年11月 9 ⊟ ं

Application Number:

特願2000-341265

願 人 Applicant(s):

東京エレクトロン株式会社

# PRIORITY DOCUMENT

2.001年 7月 6 日

Commissioner, Japan Patent Office





# 特2000-341265

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP002131

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造

【国際特許分類】

H01L 21/66

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

クトロン山梨株式会社内

【氏名】

小尾 浩樹

【特許出願人】

【識別番号】

000219967

【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代表者】

東 哲郎

【代理人】

【識別番号】

100096910

【弁理士】

【氏名又は名称】

小原 肇

【電話番号】

045 (476) 5454

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

064828

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】 位置合わせ方法

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 載置台をX、Y、Z及びθ方向で移動させて上記載置台上に載置された第1物体とこの上方に配置された第2物体とを位置合わせする方法において、上記載置台に設けられた第1撮像手段を用いて第2物体を撮像する工程と、第2物体の撮像データに基づいてそのイメージデータ画像を画像データ領域に作成する工程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像手段との光軸を一致させて上記載置台の基準位置を求める工程と、上記載置台を移動させ第2撮像手段を用いて第1物体を撮像する工程と、第1物体の撮像画像をその物体に関する設計データに基づいてそのイメージデータ画像を上記画像データ領域に作成する工程と、上記画像データ領域内で上記両イメージデータを重ね合わせる工程と、上記両イメージデータが最も重なった位置を第1、第2物体の位置合わせ位置と判断する工程とを有することを特徴とする位置合わせ方法。

【請求項2】 載置台をX、Y、Z及び6方向で移動させて上記載置台上に載置された被検査体の複数の電極とこれらの電極に対応する複数の接触子とを電気的に接触させるに先だって上記各電極と各接触子とを位置合わせする方法において、上記載置台に設けられた第1撮像手段を用いて各接触子を撮像する工程と、各接触子の撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子を抽出する工程と、抽出された撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子のイメージデータ画像を第1イメージデータ画像として画像データ領域に作成する工程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像手段との光軸を一致させて上記載置台の基準位置を求める工程と、上記載置台を移動させ第2撮像手段を用いて上記各電極を撮像する工程と、位置合わせ対象となる電極に対応する電極を抽出する工程と、抽出された撮像画像をその電極に関する設計データに基づいて位置合わせ対象となる電極のイメージデータを第2イメージデータ画像として上記画像データ領域に作成する工程と、上記画像データ領域内で第1、第2イメージデータを重ね合わせる工程と、第1、第2イメージデータが最も重なった位置を上記電極と上記接触子の位置合わせ位置と判断する工程とを有することを特徴とする位置合わせ方法。

【請求項3】 載置台をΧ、Υ、Ζ及びθ方向で移動させて上記載置台上に載置 された被検査体の複数の電極とこれらの電極に対応する複数の接触子とを電気的 に接触させるに先だって上記各電極と各接触子とを位置合わせする方法において 、上記載置台に設けられた第1撮像手段を用いて各接触子を撮像する工程と、各 接触子の撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子を抽出する工程と、 抽出された撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子のイメージデータ 画像を第1イメージデータ画像として画像データ領域に濃度を付けて作成する工 程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像手段との光軸を一致させて上記載置台 の基準位置を求める工程と、上記載置台を移動させ第2撮像手段を用いて上記各 電極を撮像する工程と、位置合わせ対象となる電極に対応する電極を抽出する工 程と、抽出された撮像画像をその電極に関する設計データに基づいて位置合わせ 対象となる電極のイメージデータを第2イメージデータ画像として上記画像デー タ領域に濃淡を付けて作成する工程と、上記画像データ領域内で第1、第2イメ ージデータを重ね合わせる工程と、第1、第2イメージデータの重なりにより画 像濃度が最も大きく変化した位置を第1、第2イメージデータが上記電極と上記 接触子の位置合わせ位置と判断する工程とを有することを特徴とする位置合わせ 方法。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、例えばプローブ装置を用いてウエハ等の被検査体の電極と接触子とを 電気的に接触させて被検査体の電気的特性を検査する際に、被検査体の電極と接 触子とを位置合わせする方法に関する。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

一般に、プローブ装置は、例えば図6の(a)、(b)に示すように、ウエハを 搬送するローダ部1と、ローダ室1から引き渡されたウエハの電気的特性検査を 行うプローバ室2とを備えて構成されている。ローダ室1には、ウエハWが収納 されたカセットCを載置するカセット載置部3と、ウエハWをローダ室1へ搬送 する搬送機構(ピンセット)4と、ピンセット4を介してウエハを搬送する過程でそのオリフラを基準にしてプリアライメントするサブチャック5とが配設されている。また、プローバ室2には、ピンセット4からプリアライメント後のウエハを載置し且つX、Y、Z及び6方向へ移動するメインチャック6と、メインチャック6上のウエハを正確に位置合わせする位置合わせ機構(アライメント機構)7と、アライメント機構7による位置合わせ後のウエハの電極パッドと電気的に接触するプローブ8Aを有するプローブカード8とが配設されている。プローブカード8はプローバ室2の上面を形成するヘッドプレート2Aに固定されている。

# [0003]

上記アライメント機構では、図6の(a)、(b)に示すように、下CCDカメラフA及び上CCDカメラフBとを備え、制御装置の制御下で駆動する。下CCDカメラフAはメインチャック6に付設され、プローブカード8のプローブ8Aを下方から撮像する。上CCDカメラフBはアライメントブリッジフCの中央に配設され、メインチャック6上のウエハWを上方から撮像する。撮像されたプローブ8A及びウエハWは表示装置9のモニタ画面9Aに表示される。また、アライメントブリッジフCは、プローブ室2の上方にY方向に沿って配設されたガイドレールフD、フDに従ってプローブ室2の最奥部(図6の(b)の上部)からプローブセンタまで移動する。更に、メインチャック6には下CCDカメラの上方まで進退動可能なターゲットフEが付設され、このターゲットフEを介して下CCDカメラフAと上CCDカメラフBの光軸を一致させて、この時のメインチャック6の位置をウエハWとプローブ8A間の位置合わせを行う際の基準位置。として使用する。

#### [0004]

また、プローバ室2にはテストヘッドTが旋回可能に配設され、このテストヘッドTがプローブカード8と図示しないインターフェース部を介して電気的に接続し、テストヘッドT及びプローブ8Aを介してテスタからの信号をウエハの電極パッドへ送信し、ウエハに形成された集積回路(デバイス)の検査を行うようにしてある。

# [0005]

而して、プローブカード8のプローブ8AとウエハWの電極パッドの位置合わせを行う場合には、従来はアライメント機構7を用いて位置合わせの対象となるプローブ8A(以下、「対象プローブ」と称す。)及びこれらに対応する電極パッド(以下、「対象パッド」と称す。)を上下のCCDカメラ7A、7Bを用いてそれぞれ複数個ずつ抽出して撮像する。、また、プローブセンタにおける上CCDカメラ7Bと下CCDカメラ7Aの光軸をターゲット7Eを介して一致させ、この位置をメインチャック6の基準位置としてメインチャック6の移動量に基づいて算出する。そして、複数の対象プローブ8Aとこれらに対応する対象パッドそれぞれの撮像位置におけるメインチャック6の位置座標とその基準位置座標とに基づいて対象プローブ8Aの基準位置からのズレ量及び対象パッドの基準位置からのズレ量を個別に算出する。これらの基準位置からのズレ量に基づいて対象プローブ8Aと対象パッドの一致する位置座標を算出し、この算出結果に基づいてメインチャック6を移動させ、対象プローブ8Aと対象パッドの位置合わせを行っている。

#### [0006]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述した従来の位置合わせ方法の場合には、複数の対象プローブ8A及びこれらの対応する対象パッドの位置合わせを行うためには複数の対象プローブ8Aの位置データ、これらに対応する対象パッドの位置データ及びメインチャック6の基準位置に基づいてメインチャック6の移動量を各対象プローブ及び対象パッド毎に演算を行わなくてはらないため、その算出処理が複雑であった。況して、デバイスが超高集積化すると位置合わせ精度が益々高くなることが要求されるため、位置合わせ計算が益々複雑になり検査のスループットが低下する虞がある。

#### [0007]

本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、複数の接触子とこれらに対応する被検査体の電極を複雑な数値計算を行うことなく同時に位置合わせを行うことができると共に位置合わせの様子を視覚的に確認することができ、ひいて

は検査のスループットを向上させることができる位置合わせ方法を提供すること を目的としている。

[0008]

# 【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1に記載の位置合わせ方法は、載置台をX、Y、Z及びθ方向で移動させて上記載置台上に載置された第1物体とこの上方に配置された第2物体とを位置合わせする方法において、上記載置台に設けられた第1撮像手段を用いて第2物体を撮像する工程と、第2物体の撮像データに基づいてそのイメージデータ画像を画像データ領域に作成する工程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像手段との光軸を一致させて上記載置台の基準位置を求める工程と、上記載置台を移動させ第2撮像手段を用いて第1物体を撮像する工程と、第1物体の撮像画像をその物体に関する設計データに基づいてそのイメージデータ画像を上記画像データ領域に作成する工程と、上記画像データ領域内で上記両イメージデータを重ね合わせる工程と、上記両イメージデータが最も重なった位置を第1、第2物体の位置合わせ位置と判断する工程とを有することを特徴とするものである。

#### [0009]

本発明の請求項2に記載の位置合わせ方法は、載置台をX、Y、Z及び6方向で移動させて上記載置台上に載置された被検査体の複数の電極とこれらの電極に対応する複数の接触子とを電気的に接触させるに先だって上記各電極と各接触子とを位置合わせする方法において、上記載置台に設けられた第1撮像手段を用いて各接触子を撮像する工程と、各接触子の撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子を抽出する工程と、抽出された撮像データに基づいて位置合わせ対象となる接触子のイメージデータ画像を第1イメージデータ画像として画像データ領域に作成する工程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像手段との光軸を一致させて上記載置台の基準位置を求める工程と、上記載置台を移動させ第1撮像手段を用いて上記各電極を撮像する工程と、位置合わせ対象となる電極に対応する電極を抽出する工程と、抽出された撮像画像をその電極に関する設計データに基づいて位置合わせ対象となる電極のイメージデータを第2イメージデータ画像として上記画像データ領域に作成する工程と、上記画像データ領域内で第1、第2

イメージデータを重ね合わせる工程と、第1、第2イメージデータが最も重なった位置を上記電極と上記接触子の位置合わせ位置と判断する工程とを有することを特徴とするものである。

#### [0010]

・ また、本発明の請求項3に記載の位置合わせ方法は、載置台をΧ、Υ、Ζ及びθ 方向で移動させて上記載置台上に載置された被検査体の複数の電極とこれらの電 極に対応する複数の接触子とを電気的に接触させるに先だって上記各電極と各接 **触子とを位置合わせする方法において、上記載置台に設けられた第1撮像手段を** 用いて各接触子を撮像する工程と、各接触子の撮像データに基づいて位置合わせ 対象となる接触子を抽出する工程と、抽出された撮像データに基づいて位置合わ せ対象となる接触子のイメージデータ画像を第1イメージデータ画像として画像 データ領域に濃度を付けて作成する工程と、第1撮像手段と移動可能な第2撮像 手段との光軸を一致させて上記載置台の基準位置を求める工程と、上記載置台を 移動させ第2撮像手段を用いて上記各電極を撮像する工程と、位置合わせ対象と なる電極に対応する電極を抽出する工程と、抽出された撮像画像をその電極に関 する設計データに基づいて位置合わせ対象となる電極のイメージデータを第2イ メージデータ画像として上記画像データ領域に濃淡を付けて作成する工程と、上 記画像データ領域内で第1、第2イメージデータを重ね合わせる工程と、第1、 第2イメージデータの重なりにより画像濃度が最も大きく変化した位置を第1、 第2イメージデータが上記電極と上記接触子の位置合わせ位置と判断する工程と を有することを特徴とするものである。

# [0011]

#### 【発明の実施の形態】

以下、図1~図5に示す実施形態に基づいて本発明を説明する。尚、プローブ装置自体は図6のものに準じて構成されているため、従来と同一または相当部分には同一符号を附して説明する。

本発明の位置合わせ方法は制御装置(図示せず)の制御下で作動する位置合わせ機構7を介して実施され、最終的には図1に示すように複数のプローブ8Aとこれらのプローブ8Aに対応するウエハWに形成されたデバイスの電極パッドPが

電気的に接触し、所定の電気的特性検査が行われる。後述する画像処理には位置合わせ用の画像処理ソフトが用いられる。画像処理ソフトは、記憶装置に登録しておくことにより、後述するように、撮像画像や設計データに基づいて対象プローブ及び対象パッドのイメージ画像をモニタ画面の画像イメージ領域に作成する機能と、プローブのイメージ画像及びパッドのイメージ画像それぞれに濃淡を付ける機能と、これらのイメージ画像をモニタ画面上で相対的に移動させて重ね合わせる機能と、重ね合わされたイメージ画像の濃度を算出する機能と、濃度の最大値または最小値を判断する機能を制御装置の制御下で発揮する。

### [0012]

そこで、本発明の位置合わせ方法について説明する。本発明の位置合わせ方法は 制御装置の制御下で実施される。例えば図5(a)に示すようにメインチャック 6がX、Y方向へ移動して下CCDカメラ7Aがプローブカード8の下方に達し 、プローブカード8全体を撮像しながら対象プローブ8Aを抽出する。本実施形 態では例えばプローブカード8の四隅の3本ずつを抽出している。次いで、メイ ンチャック6は、四隅のプローブ8Aの針先に下CCDカメラ7Aの焦点を合わ せる位置まで乙方向に上昇し、四隅のプローブ8Aの針先を撮像する。そして、 画像処理ソフトを用いて図2の(b)に示すようにこれらの撮像画像に基づいた 針先のイメージ画像(以下、「針先イメージ画像」と称す。)8Bを表示装置の モニタ画面9Aの画像データ領域に作成する。プローブ8Aの針先の撮像画像は ピンポイントで小さいため、画像処理ソフトを用いてピンポイントを拡大した針 先イメージ画像 8 B として作成する。このモニタ画面 9 A はプローバ室 2 内の位 置座標に即したX、Y座標値を表示する。従って、針先イメージ画像8Bはプロ ーバ室内におけるX、Y座標位置を正確に縮尺表示されている。尚、針先イメー ジ画像8Bは多少ジグザグ状に配列された状態になっているが、プローブカード 8の作製段階や使用状況でこのようなジグザグ状になることがある。

## [0013]

次いで、上下のCCDカメラ7A、7Bの光軸を図5の(b)に示すように一致させ、その位置を求める。即ち、ローダ室(図示せず)のピンセット(図示せず)から受け取ったウエハWをメインチャック6上に載せた後、アライメントブリ

ッジ7Cがメインチャック6とプローブカード8の間の領域まで移動してプローブカード8の下方のプローブセンタで停止する。これに伴ってターゲット7Eが下CCDカメラ7Aの上方へ進出し、下CCDカメラ7Aの焦点をターゲット7Eの中心に合わせて金属薄膜を認識すると共に上CCDカメラ7Bの焦点をターゲット7Eの中心に合わせて金属薄膜を認識すると、上下のCCDカメラ7A、7Bの光軸が一致する。この時の合焦面と光軸の交点を位置合わせ用の基準座標(X, Y, Z)としてメインチャック6の位置から算出し、その計算値を記憶装置(図示せず)に登録する。この時のメインチャック6の移動量を例えばエンコーダを介して検出する。

# [0014]

その後、ウエハWの中心及び直径を上CCDカメラ7Bを用いて求める。即ち、ターゲット7Eが下CCDカメラ7Aの合焦面から後退した後、メインチャック6が移動し、この間に上CCDカメラ7Bにより例えばウエハWの端部3点を検出し、この検出結果に基づいてウエハWの中心及び直径をメインチャック6の移動距離に基づいて制御装置において算出し、その計算値を記憶装置に登録する。引き続き上CCDカメラ7BによりウエハWのスクライブラインを概観し、ウエハWをθ方向で回転させてデバイスをインデックス送りの方向に合わせる。

#### [0015]

更に、メインチャック6が移動すると、メインチャック6上のウエハWを上CCDカメラ7Bで撮像し、画像処理ソフトを用いて撮像画像と予め登録されている位置合せ用として特徴のある登録デバイス画像を比較し、登録デバイス画像と一致する撮像画像を抽出したら、この撮像画像に登録デバイス画像の設計データを当てはめてその電極パッドのイメージ画像(以下、「パッドイメージ画像」と称す。) Pを図2の(a)に示すようにモニタ画面9Aの画像データ領域に作成する。これらのパッドイメージ画像P'は上述の針先イメージ画像8Bと対応している。これらのパッドイメージ画像P'はプローバ室内におけるX、Y座標位置を針先イメージ画像8Bと同一の縮尺で正確に表示している。そして、図2ではパッドイメージ画像P'の画像データ領域と針先イメージ画像8B画像データ領域とが隣接して表示されてい

るが、これは画像処理ソフトを用いてX、Y方向に位置ズレした画像イメージ領域を隣り合わせて表示している。従って、パッドイメージ画像P'の画像イメージ領域と針先イメージ画像8Bの画像イメージ領域それぞれのX、Y座標値は不連続になっている。

# [0016]

また、本実施形態では、針先イメージ画像 8 B 及びパッドイメージ画像 P'を単に図形表示しているだけではない。画像処理ソフトを用いて図3に示すように針先イメージ画像 8 B 及びパッドイメージ画像 P'ぞれぞれに濃淡を付ける。図3では、針先イメージ画像 8 B はその全ての画素を最も暗くして黒く塗りつぶして表示され、パッドイメージ画像 P'はその中心部から外側に向けて段階的に明度を変えた画素で表示されている。パッドイメージ画像 P'は中心部が最も明るい画素によって表示され、中心部から外側に向けて段階的に暗くなる画素によって表示され、外周縁部で最も暗くなる画素によって針先イメージ画像 8 B と同様に黒く塗りつぶして表示されている。尚、図3では針先イメージ画像 8 B はメッシュで表示してあり、パッドイメージ画像 P'は階調を付けずに表示してある。

#### [0017]

而して、本実施形態では制御装置の制御下で画像処理ソフトを用いて例えば図3に示すようにモニタ画面9A上で針先イメージ画像8Bを移動させてパッドイメージ画像P'と重ね合わせるようにしてある。針先イメージ画像8Bが矢印方向に移動して針先イメージ画像8Bがパッドイメージ画像P'と徐々に重なるに連れて各パッドイメージ画像P'の明るい部分がそれぞれ針先イメージ画像8Bの重なりで徐々に暗くなる。この様子は画像処理ソフトにおいて全てのパッドイメージ画像P'の画素の総和を算出して明るさが表示される。画素の総和の数値が最も小さくなって暗くなった位置が対象プローブ8Aと対象パッドPの最も良好な接触位置になる。従って、対象プローブ8Aと対象パッドの最も良好な接触位置はモニタ画面9A上で視覚的にも数値的にも確認することができる。そして、この時の針先イメージ画像8BのX、Y方向の移動量が位置合わせに必要なメインチャック6の移動量となる。この移動量は画像処理ソフトを介して制御装置の記憶装置に登録される。

#### [0018]

全てのパッドイメージ画像P'の画素の総和が最も小さな数値になると、制御装置を介してメインチャック6が駆動し、イメージ画像の重ね合わせに基づく移動量だけメインチャック6がX、Y方向へ移動して実際のプローブ8Aの針先とウエハWの電極パッドの位置合わせが完了する。対象プローブ8Aと対象パッドの位置合わせが完了すれば、メインチャック6は駆動して最初に検査すべきデバイスがプローブカード8の真下まで移動する。次いで、メインチャック6がZ方向へ上昇し、オーバドライブして最初のデバイスの電気的特性検査を行った後、メインチャック6が下降する。後はウエハWをインデックス送りしながら全てのデバイスの検査を行う。

### [0019]

以上説明したように本実施形態によれば、対象プローブ8B及び対象パッドPをそれぞれ上下のCCDカメラ7A、7Bを介して撮像し、針先イメージ画像8B及びパッドイメージ画像P'をモニタ画面9Aのそれぞれの画像イメージ領域に作成し、しかも針先イメージ画像8B及びパッドイメージ画像P'を形成する画素に明るさによる濃淡を付けた後、針先イメージ画像8Bをモニタ画面9A上で移動させてパッドイメージ画像P'に重ね合わせ、全てのパッドイメージ画像の画素の明るさの総和を算出し、最も暗くなった位置を対象プローブ8Aと対象パッドが最も良好に接触する位置であると判断するようにしたため、従来必要とされていた位置合わせのための複雑な計算処理が不要となり、複数の対象プローブ8Aとこれらに対応する対象パッドPを複雑な数値計算を行うことなく同時に位置合わせを行うことができると共に位置合わせの様子をモニタ画面9A上で視覚的に確認することができ、ひいては検査のスループットを向上させることができる。

#### [0020]

尚、上記本実施形態ではパッドイメージ画像 P'は内側から外側へ段階的に暗くなるような濃淡を付けたものについて説明したが、その逆であっても良い。また、針先イメージ画像 P'は黒く塗りつぶしたものについて説明したが、白抜きや濃淡に段階を付けても良い。濃淡は少なくとも 2 段階あれば良い。また、濃淡表

示はカラー表示しても良い。本実施形態ではプローブ装置における位置合わせに ついて説明したが、その他の位置合わせ方法にも適用することができる。この場 合には第1、2物体のイメージの形状はそれぞれの物体や設計データ等に即して 設定することができる。

## [0021]

# 【発明の効果】

本発明の請求項1に記載の発明によれば、第1物体とこれに対応する第2物体を 複雑な数値計算を行うことなく同時に位置合わせを行うことができると共に位置 合わせの様子を視覚的に確認することができ、ひいては位置合わせを伴う作業の スループットを向上させることができる位置合わせ方法を提供することができる

#### [0022]

本発明の請求項2及び請求項3に記載の発明によれば、複数の接触子とこれらに 対応する被検査体の電極を複雑な数値計算を行うことなく同時に位置合わせを行 うことができると共に位置合わせの様子を視覚的に確認することができ、ひいて は検査のスループットを向上させることができる位置合わせ方法を提供すること ができる。

# 【図面の簡単な説明】

# 【図1】

本発明の位置合わせ方法を用いて位置合わせした後、プローブと電極パッドの接触状態を拡大して示す模式図である。

#### 【図2】

本発明に位置合わせ方法を行う際にモニタ画面上の画像イメージ領域に作成されたイメージ画像で、(a)はパッドイメージ画像を示す図、(b)は針先イメージ画像を示す図である。

#### 【図3】

図2に示すイメージ画像に濃淡を付けた状態を示すモニタ画面の図である。

#### 【図4】

図2に示す針先イメージ画像を移動させてパッドイメージ画像に重ねた状態を示

すモニタ画面の図である。

### 【図5】

本発明の位置合わせ方法を実施する際の位置合わせ機構の動作を示す説明図で、

(a)は下CCDカメラで対象プローブを撮像する状態を示す図、(b)は下CCDカメラと上CCDカメラの光軸を一致させた状態を示す図、(c)は上CCDカメラでウエハの対象パッドを撮像する状態を示す図である。

# 【図6】

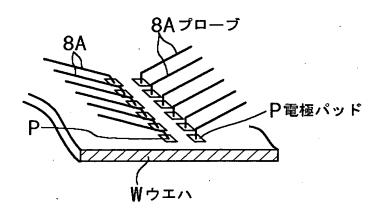
プローブ装置を示す図で、(a) は正面を破断して示す正面図、(b) は(a) の内部を模式的に示す平面図である。

# 【符号の説明】

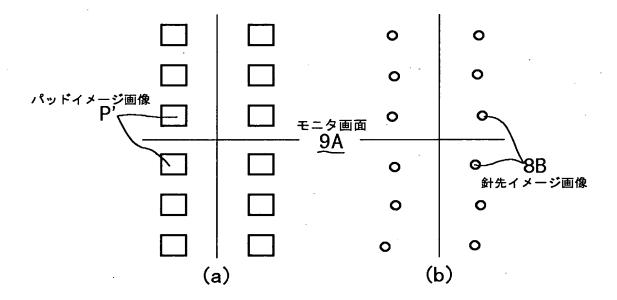
- 7 位置合わせ機構
- 7A 下CCDカメラ (第1撮像手段)
- 7 B 上CCDカメラ (第2撮像手段)
- 8 A プローブ (第2物体、接触子)
- 8 B 針先イメージ画像(第1イメージ画像)
- 9A モニタ画面
- P 電極パッド (第1物体、電極)
- P' パッドイメージ画像(第2イメージ画像)

【書類名】図面

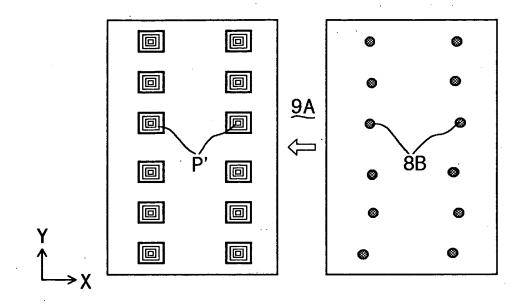
# 【図1】



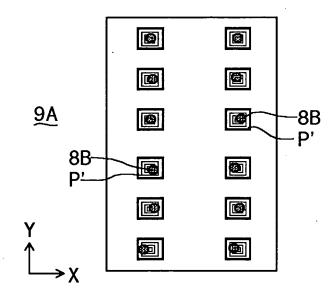
# 【図2】



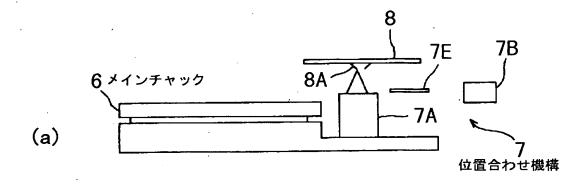
【図3】

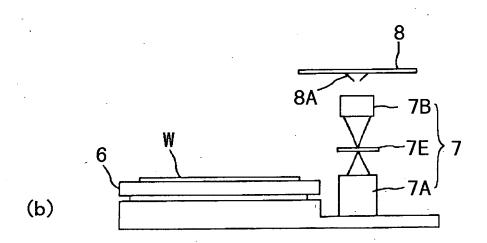


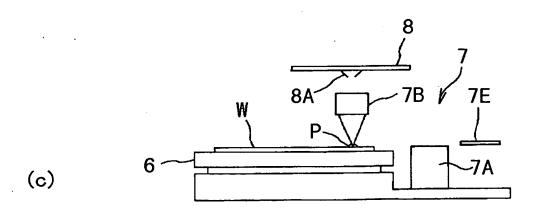
【図4】



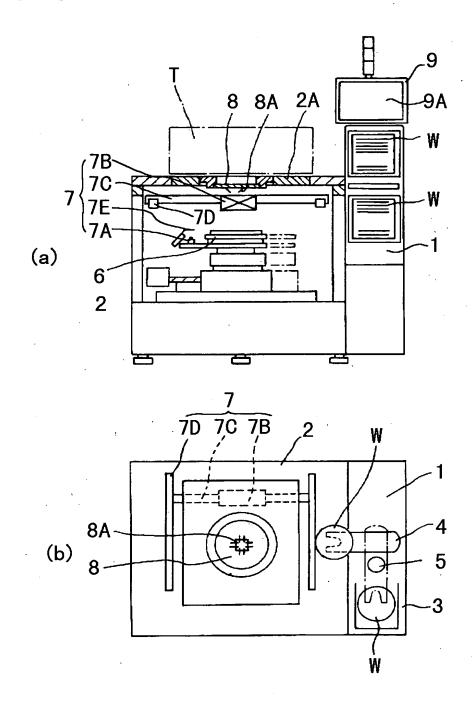
【図5】







【図6】



# 【書類名】 要約書

【要約】、

【課題】 複数の対象プローブ 8 A 及びこれらの対応する対象パッドの位置合わせを行うためには各対象プローブ及び対象パッド毎に複雑な演算処理を行わなくてはらない。

【解決手段】 本発明の位置合わせ方法は、対象プローブ8B及び対象パッドPをそれぞれ上下のCCDカメラ7A、7Bを介して撮像し、針先イメージ画像8B及びパッドイメージ画像Pをモニタ画面9Aのそれぞれの画像イメージ領域に作成し、針先イメージ画像8B及びパッドイメージ画像Pを形成する画素に明るさによる濃淡を付けた後、針先イメージ画像8Bをモニタ画面9A上で移動させてパッドイメージ画像Pに重ね合わせ、全てのパッドイメージ画像の画素の明るさの総和を算出し、最も暗くなった位置を対象プローブ8Aと対象パッドが最も良好に接触する位置であると判断する。

【選択図】 図1

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-341265

受付番号

50001445586

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成12年12月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年11月 9日

# 出願人履歴情報

識別番号

[000219967]

1. 変更年月日 1994年 9月 5日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号

氏 名 東京エレクトロン株式会社